

PROCESSO SELETIVO
Pós-Graduação em Pesquisa Clínica e Translacional
Mestrado Profissional
2023

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

CANDIDATOS
ALANA VANESSA DOS SANTOS CRUZ
ALEXANDRE DE ALMEIDA SIMÕES
ANA CAROLINA PEREIRA DE LIMA
ANA CLAUDIA IMBASSAHY DE SA BITTENCOURT CAMARA
AUDREY CABRAL FERREIRA DE OLIVEIRA
CLAUDIA CONEGUNDES SILVA
CRISTIANE ALMEIDA REQUIÃO DE PINNA
DANIELA CRISTINA CAMAROTTI CAMARA ESCOREL RIBEIRO
DANIELA SOUZA ALMEIDA DANTAS
DYEGO LUCAS PEREIRA NUNES
GRAZIELA AMORIM PENA
IGOR BLOHEM VASCONCELOS
ISABEL CRISTINA LIMA BASTOS
JACKELINE FERREIRA DOS SANTOS
JANAINA ARCANJO SANTOS E SANTOS
JAREDE SOUZA SILVA
JÔNATAS SANTOS OLIVEIRA

Para verificar a veracidade da assinatura, acesse: <https://pessoal.icpedu.rnp.br/public/verificar-assinatura>

JOSAFÁ MOURA CALDAS
JOSÉ ANDRADE ALMEIDA JÚNIOR
JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS
JULIA SANTA ROSA DAS VIRGENS
JULIANA SANTOS ROCHA
KEILA SOARES DO CARMO
LADJANE BARBOSA ARMEDE
LAURA LEMOS DE MENDONÇA E FONTES
LAURA LEMOS DE MENDONÇA E FONTES
LEIDIANE SILVA LIMA
LEILA SANTOS DE SOUZA
LUANA MARIA VITAL CHAVES
LUDIMILA SANTANA SANTOS
MAIRA CARREGOSA DO VAL
MAÍRA CORRÊA TAVARES
MANUELA DE TEIVE ARGOLLO SAMARTIN CERQUEIRA
MARIA DO PRADO FARIAS LEAL
MARIANA MOREIRA DA SILVA
MARIANA ROCHA CORDEIRO
MAYRA LOPES RAMOS OLIVEIRA
MONALISA DA SILVA CHAVES CAVALCANTI
MÔNICA DE AZEVEDO KALILE SILVA
NATHÁLIA MURAVIECHI PASSOS
NEUMA CARLA SANTOS DO ROSÁRIO

Para verificar a veracidade da assinatura, acesse: <https://pessoal.icpedu.rnp.br/public/verificar-assinatura>

PATRÍCIA ALESSANDRA FRANÇA ALMEIDA
PATRICIA REIS DOS SANTOS
PAULA CAMILA ARAUJO LIMA
RODRIGO ANTONIO VIEIRA GUEDES
ROSALVO DE JESUS OLIVEIRA
RUTH SOUZA ALVES
SINGRID SIMONE SANTANA SANTOS
TAIS DE CARVALHO NOGUEIRA ARGOLO
THIAGO MARTINS OLIVEIRA
VALERIA CARVALHO FERREIRA

Salvador, 16 de março de 2023

Dra. Maria da Conceição Chagas de Almeida
Pós-graduação em Pesquisa Clínica e Translacional
Coordenadora

Para verificar a veracidade da assinatura, acesse: <https://pessoal.icpedu.rnp.br/public/verificar-assinatura>